

タイムスケジュール

1日目(2018年7月27日)(金)

	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
A会場 記念講堂(大ホール)	開 会 式	一般口演 A1~A5	一般口演 A6~A11	特別講演		評議員会/ 総会	シンポジウム1	学会の タベ			懇親会
B会場 第3講義棟1F(311)			一般口演 B1~B5				ポスターシンポジウム				
C会場 第3講義棟1F(312)			一般口演 C1~C5		教育システム 開発賞最終選考 委員会						
D会場 第3講義棟2F(322)					LS (GSK)						
ポスター会場 企業展示会場 記念講堂(ホワイエ)	ポスター 準備	ポスター掲示/企業展示									

※受付 8:15~16:00 クローク 8:15~16:45 (記念講堂 ホワイエ)

2日目(2018年7月28日)(土)

	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
A会場 記念講堂(大ホール)								閉 会 式			
B会場 第3講義棟1F(311)					LS (サンスター)	一般口演 B6~B10					
C会場 第3講義棟1F(312)					教育能力開発委員会・ 富士研実行委員会 合同委員会	一般口演 C6~C10					
D会場 第3講義棟2F(322)		シンポジウム2			LS (ツムラ)	一般口演 D1~D5					
E会場 第3講義棟3F(332)		シンポジウム3				各専門分科会 教育担当者の集い					
ポスター会場 企業展示会場 記念講堂(ホワイエ)		ポスター掲示/企業展示					ポスター討論	撤 去			

※受付 9:00~13:30 クローク 9:00~16:00 (記念講堂 ホワイエ)